

A & Dは、自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展2019名古屋」に
自動車開発支援システムの最新技術を出展いたします。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、2019年7月17日（水）～19日（金）にポートメッセなごやで開催される自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展2019名古屋」に出展いたします。

出展ブースでは計測、制御、シミュレーションの3つの正しさで自動車開発に貢献する最新の計測ツールをご紹介します。

【1. 自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展2019名古屋」開催概要】

会 期 : 2019年7月17日（水）～19日（金） 10:00～18:00（最終日は～17:00）
会 場 : ポートメッセなごや
主 催 : 公益社団法人 自動車技術会

ご来場の事前登録はこちらから

<https://expo-nagoya.isae.or.jp/entry-form2325/>

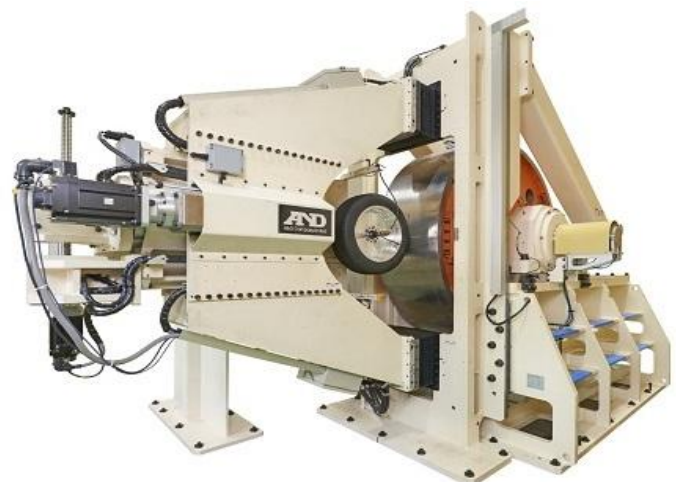
【2. A & Dの主な出展製品】（ブース番号：第3展示館No.248）

動的なタイヤ接地力分布を観察するタイヤ試験機、複数HILSで構成される大規模な統合HILS、さまざまな装置をツールチェーンでつなぐことができるベンチシステム、これらの試験装置による受託試験サービスなど、自動車のモデルベース開発に貢献できるご提案を展示いたします。

● VDTコーナー（Vehicle Dynamics Testing）高精度同期計測機器

- ・ 動的接地力試験機 DCFR
- ・ フラットベルトタイヤ試験機 FBTR

動的接地力試験機 DCFR



- XILSコーナー (x In the Loop Simulation)
 - ・ 新型HILSプラットフォーム HELIOS
- PTTコーナー (Powertrain Testing) ベンチシステム
 - ・ テストセル・試験の統合管理環境 LabWorX
 - ・ 熱交換器システム
- 工業計測機器コーナー
 - ・ データアキュイジション装置 オムニエース RA2300MK II
 - ・ ひずみアンプ
 - ・ ひずみセンサ
 - ・ 圧電式加速度センサ

新型HILSプラットフォーム HELIOS



オムニエース RA2300MK II



A & Dは、用途に応じて各種の自動車計測・制御・シミュレーション試験装置と工業計測機器をご用意しています。詳しくはこちらをご覧ください。

- ・ 自動車開発支援システム <https://aanddtech.com/?lang=ja>
- ・ 工業計測機器 https://www.aandd.co.jp/adhome/products/index_industrial.html

会社概要

- 会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ
 本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14
 代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信
 設立 : 1977年5月
 資本金 : 6,388百万円
 市場情報 : 東証1部 7745
 事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

画像URL

- https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2019/0619_exhibition2019/dcfr.jpg
https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2019/0619_exhibition2019/helios.jpg
https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2019/0619_exhibition2019/ra2300mk2.jpg

<本件に関するお問い合わせ先>

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

TEL : 048-593-3518 営業技術部 井上 晃

(取材・問い合わせ専用です。広告営業はお控えください)

<https://www.aandd.co.jp>